VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBENTANDE 2015 M GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

WIPO	PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 0 4 APR 2005

•	• •			
			WIPO	PCT
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwali PR 0215.0 PCT	WEITERES VORGE	HEN siehe Mitteilung vorläufigen Prü	über die Übereendung des fungsberichts (Formblatt PC	internationalen T/IPEA/416)
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmelded	latum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Mona	t/Jahr)
PCT/CH 03/00710	30.10.2003		19.12.2002	
Internationale Patentklassifikation (IPK) o H01J37/32, C23C14/32	der nationale Klassifikation und	d IPK		
Anmelder UNAXIS BALZERS AKTIENGES	ELLSCHAFT et al.			
Dieser internationale vorläufige beauftragten Behörde erstellt u				9
2. Dieser BERICHT umfaßt insge	samt 4 Blätter einschließlic	h dieses Deckblatts.		
und/oder Zeichnungen, di	richt ANLAGEN bei; dabei e geändert wurden und die n Berichtigungen (siehe Re	sem Bericht zugrunde	liegen, und/oder Blätter r	nit vor dieser
Diese Anlagen umfassen insge	samt 3 Blätter.			
Dieser Bericht enthält Angaben	zu folgenden Punkten:			
I 🗵 Grundlage des Bes	chelds			
II D Priorität				
III D Keine Erstellung eir	nes Gutachtens über Neuhe	eit. erfinderische Tätio	keit und gewerbliche Anw	rendbarkeit
	chkeit der Erflndung			
V 🛛 Begründete Festste	ilung nach Regel 66.2 a)ii) ndbarkeit; Unterlagen und l			igkeit und der
VI D Bestimmte angefüh	rte Unterlagen			
VII 🔲 Bestimmte Mängel	der internationalen Anmeld	ung		
VIII Bestimmte Bemerki	ungen zur internationalen A	nmeldung		
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstellun	g dieses Berichts	
29.04.2004		01.04.2005		
Name und Postanschrift der mit der intern	Bevollmächtigter Bedie	nsteter	Petane	
beauftragten Behörde Europäisches Patentamt D-80298 München Oestreich, S			M. M.	
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 52 Fax: +49 89 2399 - 4465	23656 epmu d	Tol : 40 90 2200-7027		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/CH 03/00710

1.	Grun	dlage	des	Rer	ichte
	QI UII	ulaye	ucs	Dei	ICHILƏ

 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):

	Bes	schreibung, Seiten	
	1-2	1	in der ursprünglich eingereichten Fassung
	Ans	sprüche, Nr.	
	5-1	6, 26-32	in der ursprünglich eingereichten Fassung
	1-4,	, 17-25	eingegangen am 01.03.2005 mit Schreiben vom 23.02.2005
	Zei	chnungen, Blätter	
	1/16	5-16/16	in der ursprünglich eingereichten Fassung
2.	die	internationale Anmelo	: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der dung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern sanderes angegeben ist.
	Die eing	Bestandteile standen gereicht; dabei hande	der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache It es sich um:
		die Sprache der Übe (nach Regel 23.1(b))	rsetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist
•		die Veröffentlichungs	ssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
		die Sprache der Übe worden ist (nach Re	rsetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht gel 55.2 und/oder 55.3).
3.	Hin: inte	sichtlich der in der inte rnationale vorläufige l	ernationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist di Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:
		in der internationaler	n Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
		zusammen mit der ir	ternationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
		bei der Behörde nac	hträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
		bei der Behörde nac	hträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
		Die Erklärung, daß d Offenbarungsgehalt	as nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
		Die Erklärung, daß d Sequenzprotokoll en	ie in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen tsprechen, wurde vorgelegt.
4.	Auf	grund der Änderunge	n sind folgende Unterlagen fortgefallen:
		Beschreibung,	Seiten:
		Ansprüche,	Nr.:
		Zeichnungen,	Blatt:

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen Po

PCT/CH 03/00710

5. 🗆	Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den
	angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich
	eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-32

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 1-32

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche: 1-32

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V:

1-

Die Erfindung betrifft eine Vakuumarcquelle, die sich von beiden im Recherchenbericht aufgeführten Dokumenten darin unterscheidet, daß durch zwei entgegengesetzt gepolte Magnetsysteme die senkrecht zur Oberfläche stehende Magnetfeldkomponente auf einen möglichst geringen, konstanten Betrag reduziert wird.

Damit wird das Problem inhomogener Abnutzung des Targets in einfacherer Weise gelöst als im zitierten Stand der Technik.

Für diese Lösung findet sich dort kein Hinweis.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 und abhängiger Ansprüche ist, vorbehaltlich des unten erläuterten Klarheitsmangels, neu und erfinderisch (Art 33(2) und (3) PCT).

Dies gilt mutatis mutandis auch für den Verfahrensanspruch 21 und abhängige Ansprüche.

Anmerkung:

Im Stand der Technik ist beschrieben, daß der Funken das Target auf einer Bahn verdampft, die dem Nullpunkt der senkrechten Feldkomponente folgt. Angesichts dessen erscheint die Formulierung " im wesentlichen konstant kleine Werte" in Anspruch 1 nicht deutlich genug (Art 6 PCT) um einen erfinderischen Unterschied zum Stand der Technik zu definieren. Der Grund liegt in der Verwendung von "im wesentlichen konstant", da offensichtlich eine Abweichung der Konstanz zu bevorzugten Bahnen des Funkens führt, was inhomogene Erosion zur Folge hat und damit die Aufgabe der Erfindung nicht mehr löst.

In Anspruch 21 führt die Formulierung "im wesentlichen konstant nahe oder bei Null" zu einem Mangel an Klarheit, da "nahe bei Null" ein relativer Begriff ist, der nicht geeignet ist Grenzen des Schutzbereichs zu definieren. Dazu trägt auch bei, daß sich dem Fachmann die Frage stellt, ob hier mit "nahe bei Null" etwas anderes unter Schutz gestellt werden soll als mit "konstant kleiner als 30 Gauß" in Anspruch 1.

5

10

Austauschseiten

22

Patentansprüche

 Vakuumarcquelle, umfassend ein Target mit einer Oberfläche zum Betreiben einer Lichtbogenentladung, wobei das Target im Wirkungsbereich einer Magnetfelderzeugungsvorrichtung angeordnet ist

dadurch gekennzeichnet, dass

die Magnetfelderzeugungsvorrichtung aus zumindest zwei entgegengesetzt gepolten Magnetsystemen besteht und so ausgebildet ist, dass die senkrecht zur Oberfläche stehende Komponente B_L des Magnetfelds über einen Grossteil der Oberfläche im wesentlichen konstante Werte kleiner 30 Gauss aufweist oder Null ist.

- 2. Arcquelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Wert der senkrechten Magnetfeldkomponente B_L kleiner 20, bevorzugt kleiner 10 Gauss ist.
- 3. Arcquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
 gekennzeichnet, dass der Grossteil der Oberfläche sich von
 einem Mittenbereich der Targetoberfläche bis in einen
 Randbereich erstreckt, und zwar so, dass der Grossteil zumindest 50%, insbesondere bevorzugt 60% oder mehr des oder
 der geometrisch bestimmenden Maße der Targetoberfläche umfasst.
 - 4. Arcquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Randbereich der Targetoberfläche die Werte B_{IR} der senkrechte Magnetfeldkomponente gegenüber den Werten B_{IM} im Mittenbereich der Targetoberfläche ansteigend, fallend und/oder das Vorzeichen wechseln.

30

5

20

25

30

- 17. Vakuumanlage, in der zumindest eine Arcquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 16 angeordnet ist.
- 18. Anlage nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Arcquelle in Richtung der Anlagenachse wirkt und zumindest eine weitere konzentrisch zur Anlagenachse angeordnete elektromagnetische Spule aufweist um den erzeugten Plasmastrahl abzulenken.
- 19. Anlage gemäss Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest eine weitere Spule an zumindest einer zeitlich veränderlichen Stromquelle mit Steuereinheit angeschlossen ist, um die Ausrichtung des durch die mindestens eine Arcquelle erzeugten Plasmastrahls variabel abzulenken.
 - 20. Anlage nach einem der Ansprüche 18 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zwei weitere elektromagnetische Spulen, bevorzugt im oberen sowie unteren bzwi den
 entsprechenden seitlich begrenzenden Bereichen der Anlage
 konzentrisch zur Anlagenachse angeordnet sind, die einen
 unterschiedlichen oder gleichen Durchmesser bzw. einen im
 wesentlichen einer Helmholzspulenanordnung entsprechenden
 Aufbau aufweisen.
 - 21. Verfahren zum Betreiben einer Lichtbogenentladung an der Targetoberfläche einer Arcquelle mit Hilfe einer Magnetfelderzeugungsvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass mit der Magnetfelderzeugungsvorrichtung aus zumindest zwei entgegengesetzt gepolten Magnetsystemen an der Oberfläche ein Magnetfeld so erzeugt wird, dass dessen senkrechte

5

Komponente B_{L} über einen Grossteil der Oberfläche im wesentlichen konstant nahe oder bei Null verläuft.

- 22. Verfahren gemäss Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass der Wert B_L der senkrechte Magnetfeldkomponente kleiner 30, bevorzugt kleiner 20, insbesondere bevorzugt kleiner 10 Gauss eingestellt wird.
- 23. Verfahren nach einem der Ansprüche 21 bis 22, dadurch

 gekennzeichnet, dass das Magnetfeld so eingestellt wird,
 dass sich der Grossteil der Oberfläche mit im wesentlichen
 konstant nahe oder bei Null verlaufender senkrechter Komponente B₁ von einem Mittenbereich der Targetoberfläche
 bis zu einem Randbereich erstreckt, und zwar so, dass der

 Mittenbereich zumindest 50%, insbesonders bevorzugt 60%
 oder mehr des oder der geometrisch bestimmenden Maße der
 Targetoberfläche umfasst.
- 24. Verfahren nach einem der Ansprüche 21 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass im Randbereich der Targetoberfläche die Werte B_{LR} der senkrechte Magnetfelkomponente gegenüber den Werten B_{LM} im Mittenbereich der Targetoberfläche ansteigend, fallend und/oder das Vorzeichen wechselnd eingestellt werden.
 - 25. Verfahren nach einem der Ansprüche 21 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass der Wert der parallelen Magnetfelkomponente B_{II} in der Mitte im wesentlichen auf Null und in Richtung des Randes der Targetoberfläche ansteigend, bevorzugt symmetrisch gegenüber der Targetmitte ansteigend, eingestellt wird, sodass die auf den Funken tan-

25

30